

**Judul:**

Karakteristik arus-tegangan tegak lurus lapisan ITO-ZnS-Al yang dibuat dengan proses evaporasi berkas elektron

**Pengarang/Penulis:**

Endang Iriawan, author

**Subjek:**

Electron beams

**Nomor Panggil:**

T-Pdf

**Penerbitan:**

Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)